

万能显微镜的 调整与修理

A. B. 埃尔瓦伊斯著



国防工业出版社

万能显微鏡的調整与修理

A.B.埃尔瓦伊斯 著

董繼新 吳榮光 譯



中國科學出版社

內 容 介 紹

本書敘述在苏联工业部門中应用得最广泛的一些万能显微鏡的調整与修理的基本方法。

这些方法是机床制造部互換性科学研究所对仪器的研究及該所所属調整車間实际經驗的綜合成果。

本書可供調整技师和工厂度量室及檢查站的工作人员使用。

本書对光学机械仪器的設計师以及研究仪器調整专业的各专科学校中等技术学校和訓練班的学生亦頗为有益。

МашГиз—1949

本書系根据苏联国立机器制造書籍出版社
一九四九年俄文版譯出

万能显微鏡的調整与修理

[苏]埃尔瓦伊斯 著
董繼新 吳榮光 譯

國防工业出版社 出版

北京市書刊出版业营业許可証出字第 074 号
机械工业出版社印刷厂印刷 新华書店发行

787×1092耗¹/₃₂ 4³/₈ 印張 91,000字

一九五八年八月第一版

一九五八年八月北京第一次印刷

印数：1—2,100冊 定价：(10)0.70元

目 录

序 言	5
-----------	---

第一章 国产（苏联）万能显微镜	7
显微镜的說明	7
測量誤差	14
調整工工作地点的組織	16
显微鏡的調整与修理	20
測量台及与立柱連在一起的滑板	20
測量台及与立柱連在一起的滑板的拆卸	20
測量台与滑板行程不直線度的消除	23
測量台与滑板表面不平行度的消除	30
測量台与滑板运动方向不垂直度的消除	32
頂針座、滾杆和頂針疵病的消除	34
頂針軸心線与測量台表面間距离不正确性的消除	41
頂針軸心線与立柱旋轉軸心線不重合度的消除	43
照明系統的光軸与显微鏡鏡筒的光軸不重合度的消除	45
与悬臂装在一起的显微鏡鏡筒	47
显微鏡鏡筒的拆卸	47
鏡筒光軸对測量台平面不垂直度的消除	49
物鏡放大倍数不正确性的消除	52
刻線目鏡头	53
刻線目鏡头的拆卸	54
刻線目鏡头的調整与修理	55
旋轉目鏡头	62
镜头的拆卸	62
镜头的調整	63
公厘刻度尺	65
本显微鏡的螺旋讀數显微鏡	69

使用投影设备测定时显微镜的调整	73
第二章 其他结构的万能显微镜	74
蔡司万能显微镜（新型）	74
刻线目镜头	75
螺旋读数显微镜	76
蔡司万能显微镜（旧型）	77
显微镜的说明	77
显微镜的光学系统	81
显微镜的拆卸、调整与修理	83
公厘刻度尺	94
螺旋读数显微镜	95
双筒显微镜	97
第三章 万能显微镜上的主要设备与附属装置	103
高架顶针座	103
平面玻璃测量台	105
万能显微镜用光学分度头（旋转式顶针）	106
圆测量台	110
内尺寸测量装置	115
双象目镜头	117
测量刀的修理	118
第四章 光学零件的清洗与胶合	126
光学零件的清洗	126
光学零件的胶合	130
附 录	133

序　　言

在苏联机器制造业各工厂内，光学机械测量仪器的数量与年俱增。近年来，在工业上出現了一些新型仪器，这些仪器的应用范围和測量精度皆与原有者不同。

在1946～1950年苏联恢复与发展国民經濟的五年計劃大綱中規定：“……1950年光学机械仪器和电气測量仪器的生产，将比1940年增加六倍……”。

“只有采用光学技术方面新的科学成就，方能掌握并大量生产新型的显微鏡、光譜仪、放映机、电影摄影机、照象机及望远鏡等”①。

为保証生产質量优良的加工工件，就需要使用精密測量仪器和要求精心地保养这些仪器。特別是需要及时檢定及消除这些仪器中可能造成制造零件时报廢原因的疵病。

苏联首先掌握并推广了光学測量仪器之修理与調整的技术。为进行这一方面的工作，建立了装备有一切必需設備之专门机构，而且还編制了技术資料。根据这些資料，在严密的科学基础上进行調整工作。

在資本主义国家里，仪器調整工作就成了制造厂商的秘密，它乃是資本家榨取利潤之泉源。

在苏联，由于技术經驗的推广不受任何限制，同时还成为推动技术进步的一种重要条件，因此，仪器的調整工作获得

① “1946～1950年苏联恢复与发展国民經濟的五年計劃大綱”載于“莫斯科工人”1946，26和27頁。

了廣闊的开展。

隨着工业上生产技能的不断提高，迫切地要求及时做好仪器的調整工作。这一工作的質量是取决于調整工的技术熟練程度。

本書叙述在机器制造业各工厂中，最广泛应用的一些光学机械測量仪器（万能显微鏡）。

本書搜集了主要与国产（苏联）显微鏡有关的一些資料，但考慮到在我国各厂內过去曾輸入过一些蔡司万能显微鏡，故本書也搜集了調整蔡司万能显微鏡所需的一些資料。

本書所搜集之資料，能使各企业依靠自身力量完成調整工作。

本書所述之調整与修理法乃是机床制造部互換性科学研究所对仪器的研究与該所調整車間丰富的实际經驗的綜合成果。

这些方法不需使用很多設備，故可用于任一工厂。当进行修理及調整与此类似的仪器时，亦可参考本書，因为关于这些仪器主要部分的調整、修理及光学零件之清洁規則本書皆有詳述。

本書所刊載之資料，符合苏联部长會議所屬度量衡及度量仪器委員会之精度标准。

本書对鉗工机械师、調整机械师、工厂內的度量室及檢查站之工作人員，以及对希望掌握調整技术的工作人員可能有所裨益。

第一章 国产（苏联）万能显微镜

显微镜的說明

万能显微镜(图1)是应用最广泛的一种光学机械仪器。在机器制造厂的度量室和检查站里用它来测量精度要求很高

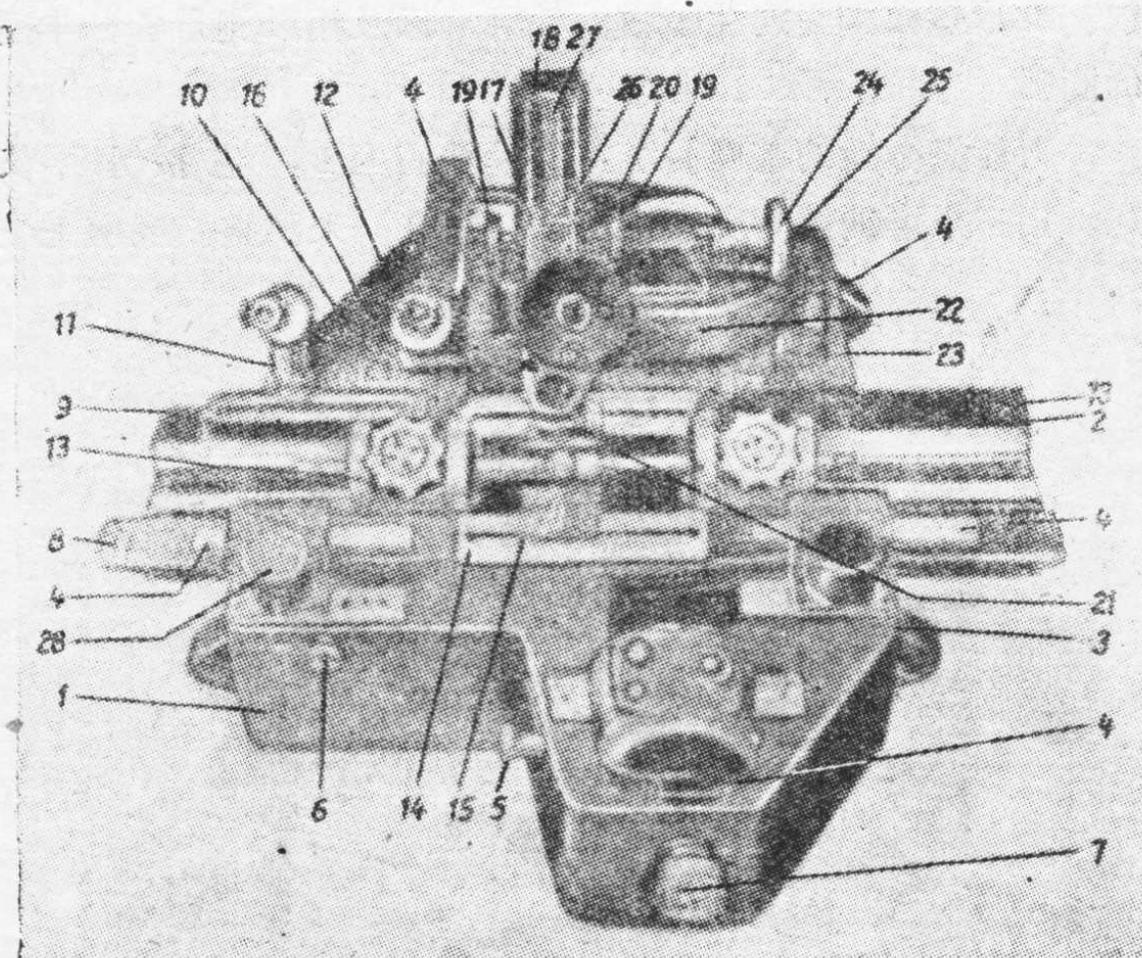


图 1 万能显微镜

1—鑄鐵底座；2—測量台；3—滑板；4—精磨过的角形導軌；5 和 6—緊固螺釘；7和8—微動螺釘；9—縱向刻度尺；10—圓框水平仪；11和12—螺旋显微鏡；13—頂針座；14—測量台之定位平面；15—測量刀用的压板；16—显微鏡鏡筒；17—悬臂；18—立柱；19—滚花手輪；20—制动螺釘；21—圓环；22—刻綫目鏡头；23—讀數显微鏡；24—立柱轉动手輪；25—定位器；26—旋轉式聚光器；27—齒條；28一本体。

的工件时，尤其具有重要意义。

万能显微镜的用途是检查螺纹的各要素，测量各种形状工件的长度与角度。

在万能显微镜上可利用投影装置和摄影设备把被测物体拍摄下来，这样不仅便于测量，并且还扩大了显微镜的应用范围。仪器上一般都附带镶有玻璃片的刻线目镜头与可换旋转目镜头。在旋转目镜头的玻璃片上刻有公制螺纹、圆形螺纹、梯形螺纹和爱迪生螺纹的轮廓，以及用以测量各种半径的圆弧。

万能显微镜的基座是沉重的铸铁底座1，它按水平仪10，用三个可调整的支承螺钉2（图2）来调整。底座上装

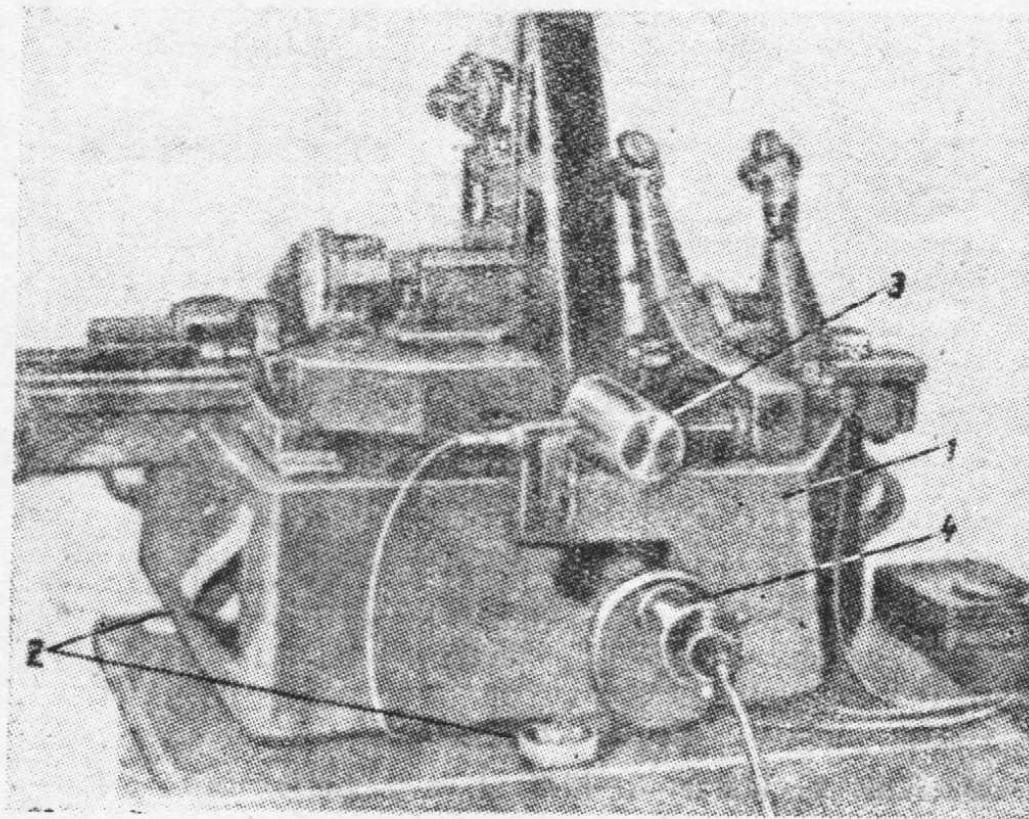


图 2 万能显微镜（后视图）

有滑板3。和滑板一起横向移动的有与之牢固相连接的显微镜立柱及照明装置。测量台2严格地垂直于滑板运动方向沿

底座縱向移动。測量台与滑板靠滾珠軸承沿精磨过的鋼制角形導軌 4 移动。測量台与滑板之移动范围为200和100公厘。測量台与滑板彼此可单独移动并用螺釘 5 和 6 将其固紧，固紧后可用微动螺釘 7 和 8 移动之。

在仪器的測量台上固装有长度为200公厘的縱向公厘刻度尺 9。100公厘长的横向公厘刻度尺装于圓柱3上(图2)，該圓柱与立柱牢固地連成一体。横向公厘刻度尺与滑板導軌的相对位置应严格符合校准块規順序位置的原則。縱向刻度尺 9 (图1) 之軸心綫虽然也平行于測量綫，但并不与其重合。在万能显微鏡上，利用精密的玻璃刻度尺代替工具显微鏡所采用的微动螺釘，大大提高了万能显微鏡的測量精度。

刻度尺的讀数由固裝于底座上之螺旋显微鏡 11 和 12 讀出。在螺旋显微鏡的镜头內鑲有玻璃板，其中的一块上刻有精密的螺距为 0.1 公厘的阿基米德螺綫和分度值为 0.001 公厘的圓刻度盤，而在另一块玻璃板上則刻有分度值为 0.1 公厘的刻度尺。两个刻綫板均位于目鏡影象的焦面上。螺旋显微鏡的視場如图 3 所示。

測量台上制有圓柱形導槽，于該槽上装有帶頂針的頂針座13(图1)。压板15在測量台之定位平面14上移动，

精密測量螺紋时所需的測量刀則固裝于該压板上。于該定位平面上尚可安装平面的或圓形的測量台，或安装带有抬高的頂針的专用頂針座。

显微鏡鏡筒16固紧在悬臂17上，它可以沿立柱18上下移

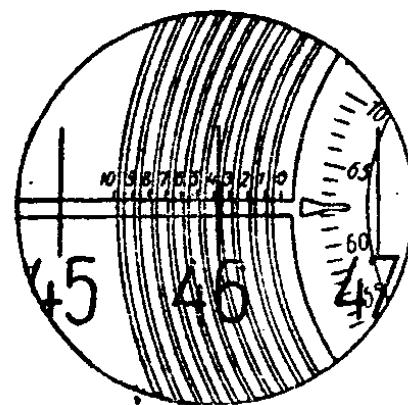


图 3 螺旋讀數显微鏡
之視場

动。旋转滚花手轮19可使镜筒沿齿条27进行大的移动。用制动螺钉20可将显微镜固紧在立柱上。转动圆环21，可精确地调整被测物体的焦点。圆环21可将显微镜镜筒移动8公厘。

于镜筒16上，能安装各种可换目镜头。刻线目镜头22镶有一块分成 360° 的分划板。读数显微镜23是作精确读数用的，它装有一个分成60分度，即相当于度数分划板上1度的固定分划板。固定分划板上的一个分度等于 $1'$ 。

旋转目镜头镶有一块84个分度的度数分划板，其分度值为 $10'$ 。在轮廓线板上刻有标准的螺纹轮廓。当轮廓位置正确时，其径向刻线与分划板之零位线相重合。分划板是用来确定螺纹轮廓与理论轮廓之偏差和确定其对螺纹轴线的位置的。

如投射于目镜分划板上之螺纹轮廓倾斜时，可将立柱18倾斜成与螺纹倾角相应的角度，以减小这种倾斜度。用手轮24可使立柱倾斜。立柱向左右两方转动的最大角度为 12.5° 。立柱之旋转轴心线准确地与顶针轴心线相重合。在此种情况下，可避免测量结果中有大值误差。弹簧定位器25能保证立柱在垂直方向的位置之正确性。

于立柱之前部有一可调整的分度圆环，旋转该圆环可改变照明装置光圈孔的大小。被测物体影像的明晰程度，就是用这种方法调整的。于照明装置上装有旋转式聚光器4(图2)，它可把由灯泡发射出的光线通过聚光透镜投射过去。由于工作情况不同；即有的直接由目镜观察，有的利用投影装置，故白熾灯由两种电流供电。因此，本仪器采用可调整的变压器。

用投影法测量螺纹时，使用测量刀可消除螺纹影像轮廓倾斜的影响。测量刀的工作高度应这样考虑：当将测量刀装

于显微鏡的測量台上时，应使带有刻綫之測量刀平面与装于頂針上工件的軸向剖面处于同一水平面內。用測量刀工作时应采用上照明装置。将該装置套装于物鏡的滾花圓环上，此时彈簧鎖紧裝置略許張开。然后将照明装置的电綫接于变压器上。

在此种結構的万能显微鏡上，尙可用光波干涉法測量螺紋。

用光波干涉法測量螺紋时，其仪器准备工作和用測量刀測量时一样。此时，光圈孔应采用最小的，而旋轉式聚光器应調整至标有“光波干涉интерференция”字样之位置上。

在显微鏡的視場內，沿螺紋輪廓母綫出現一条細的黑色光波干涉帶和一些模糊不清的綫条。对于后一种綫条我們可不必去考慮它。目鏡刻綫分划应与头一条做比較用的光波干涉帶相重合。这条光波干涉帶代替了測量刀上的那条刻綫。因光波干涉帶要比目鏡刻綫分划亮得多，故易于将其正确地对准。讀数时与通常采用的方法一样。应用光波干涉法測量螺紋較之用測量刀簡便而又迅速，因为用測量刀測量螺紋时裝刀需花費很多時間。

光波干涉法仅能測量螺距在1.5公厘以內的螺紋。

本显微鏡尙附带有下列各种主要附屬設備：測量螺紋各要素用的右口刀和左口刀、压板、刀夹、校准棒、带有夹子的基准擋板、可換頂針、上照明装置、平面測量台及檢定无中心孔的工件时应用的v型托架（v型块）。

显微鏡之光学系統如图 4 所示。由灯泡S射出的光束，通过聚光鏡 1、濾光鏡 2 和虹彩光圈 3 进入下照明装置的鏡筒，然后由反射鏡 4 成 45° 角向上方反射。光束通过透鏡 5 照

明被測工件D，然后投射于物鏡6上。于物鏡上方裝有轉象棱鏡7，借此棱鏡即可在目鏡內很自然地觀察到被測物体。光線通過鏡筒的保護玻璃8和目鏡頭的保護玻璃9，把被測物体的影象投射于目鏡刻線分划板10上。此分划板由目鏡11觀察之。讀數顯微鏡是由燈泡或反射鏡12所反射出的日光或燈光照亮的。光線經反射鏡反射后，通過濾光鏡13照亮位于物鏡15焦面上的度數分划板14。于是度數分划板之刻線就投射于分數

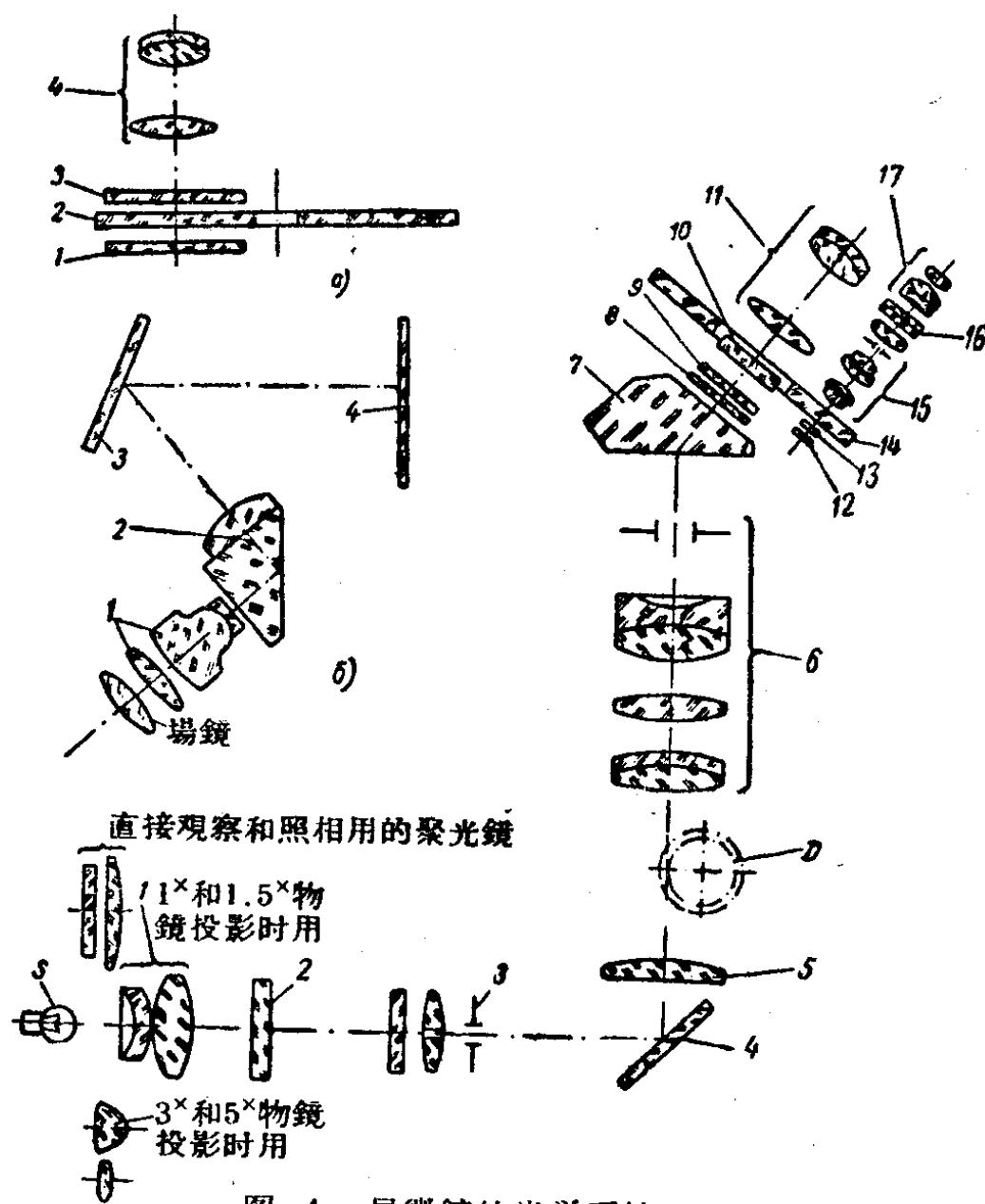


图 4 显微镜的光学系统

分划板16上，然后由讀數顯微鏡的目鏡17觀察之。

旋轉目鏡頭結構的特点，在于玻璃板上所刻制之各種輪廓不同。目鏡頭的光学系統（圖4a）系由保護玻璃1、輪廓分划板2、度數分划板3及目鏡4所組成。

為使被測工件螺紋之實際輪廓符合於輪廓分划板上的理論輪廓起見，規定有放大倍數為 1^{\times} ; 1.5^{\times} ; 3^{\times} 和 5^{\times} 的可換物鏡。鏡頭上目鏡的放大倍數為 10^{\times} 。因此，顯微鏡總的放大倍數為 10^{\times} ; 15^{\times} ; 30^{\times} 和 50^{\times} 。視場則相應地等於21; 14; 7和4.2公厘。

每個螺旋顯微鏡，通過變壓器由3伏 \times 3瓦特的燈泡單獨照明。

由燈泡1射出的光線（圖5），在縱向螺旋顯微鏡內通過濾光鏡2、聚光鏡3、賽璐珞的保護片4由棱鏡5折射，然後照亮位於物鏡7焦面上的刻度尺6。刻度尺的影像通過光圈8和棱鏡9投射在阿基米德曲線板10上及分度值為0.1的分划板11上，然後由目鏡12觀察之。

在橫向螺旋顯微鏡上，由燈泡1（圖6）射出的光束通過濾光鏡2和聚光鏡3照亮刻度尺4。然後光線通過物鏡5在棱鏡6內折射，再經反射鏡7反射後光線穿過透鏡8在棱鏡9內折射。刻度尺的影像被投射在阿基米德曲線板10和分度值為0.1公厘的分划板11上，然後由目鏡12觀察之。螺旋顯微鏡的直線視場為2.3公厘。螺旋顯微鏡頭總的

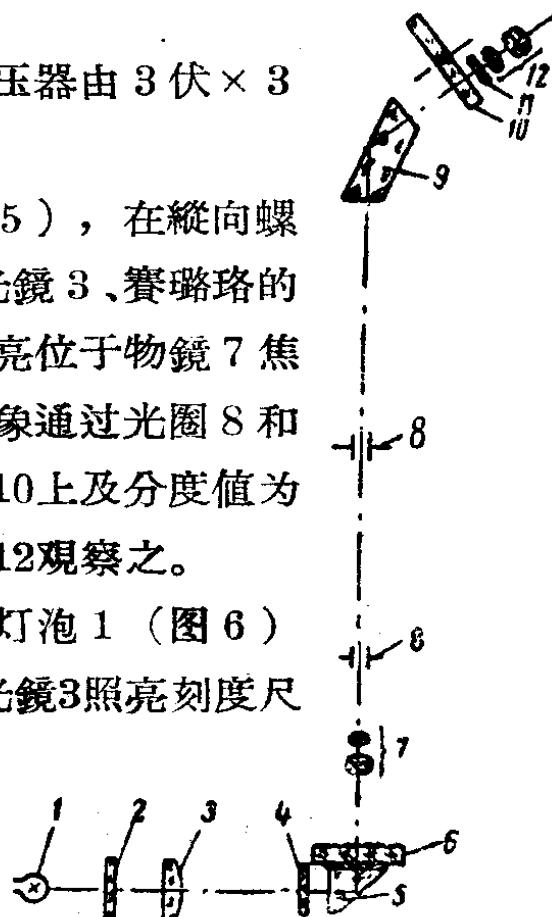


圖 5 縱向行程螺旋顯微鏡
的光学系統

放大倍数为 60^{\times} (目鏡 10^{\times} , 物鏡 6^{\times})。

利用投影装置工作时, 应将刻線目鏡头的目透鏡取出, 将装有投影透鏡的鏡框和投影筒一并插入目鏡以代替目透鏡。投影透鏡与目透鏡形成投影物鏡。同时将定位銷插入显微鏡鏡筒(图1)的連接套筒26內, 且用螺釘緊固之。

投影装置的光学系統(图46)由投影透鏡1、与透鏡胶合在一起的棱鏡2、反射鏡3及毛玻璃投影屏4所組成。投影屏直徑等于225公厘。由于可換物鏡放大倍数不同, 工件影象在投影屏上的直線放大倍数应与上述可換物鏡的放大倍数相适应。

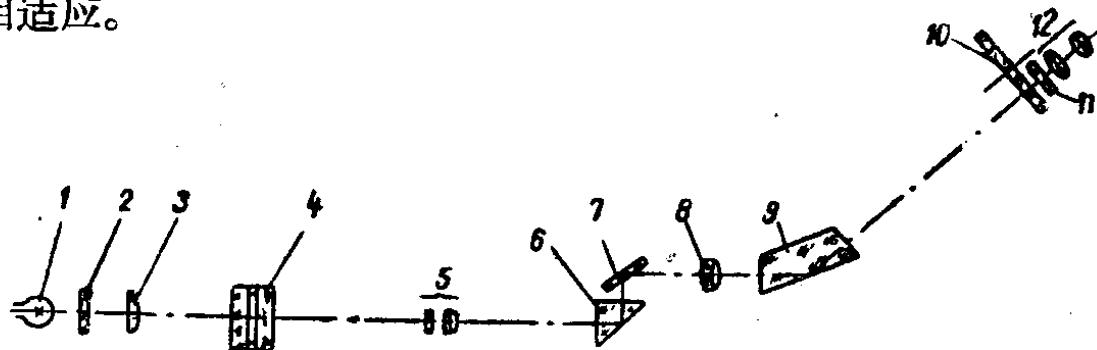


图 6 橫向行程螺旋显微鏡的光学系統

于本显微鏡上所能測量的工件的极限尺寸如下: 工件裝在頂針上的最大长度为750公厘; 工件裝在平面測量台上的最大高度为160公厘; 工件裝在標準頂針上的最大直徑在100公厘以內; 工件裝在高頂針上的最大直徑为250公厘; 工件裝在高頂針上的最大长度为150公厘。

測量誤差

万能显微鏡的測量极限誤差如表1所示。

測量誤差除一系列其他因素外, 与显微鏡本身的状态有很大关系。因此, 为避免因显微鏡有某些部分調整得不准确

表 1

被 测 尺 寸	测 量 极 限 誤 差
用测量刀测量螺纹中径 (公制螺纹 $\alpha=60^\circ$)	$\pm(2.5 + 0.02d_0)$ 公忽 式中 d_0 ——螺纹名义直径
螺距 (公制螺纹)	
用测量刀;	$\pm(1 + 0.02L)$ 公忽
不用测量刀;	$\pm(1.5 + 0.02L)$ 公忽
螺纹半角 (公制螺纹)	式中 L ——被测长度 (公厘)
用测量刀;	螺距大于 0.5 公厘的为 $\pm\left(2 + \frac{3}{S}\right)$
不用测量刀;	螺距小于 0.5 公厘的为 $\pm\left(3 + \frac{7}{S}\right)$
	螺距大于 0.5 公厘的为 $\pm\left(3 + \frac{4}{S}\right)$
	式中 S ——螺距
螺纹轮廓母线的直线度:	
用测量刀;	螺距大于 0.5 公厘的为 ± 0.001 公厘
不用测量刀;	不論何种螺距均为 ± 0.002 公厘
螺纹内径	± 0.004 公厘
测长度	$\begin{array}{ccc} 1-10\text{公厘} & 10-50\text{公厘} & 50-120\text{公厘} \\ 1.5\text{公忽} & 2.5\text{公忽} & 3\text{公忽} \\ \hline 120-200\text{公厘} & & \\ & 3.5\text{公忽} & \end{array}$
测角度;	
用弧度法;	两边长度在 0.5 公厘以下时为 $\pm\left(3 + \frac{5}{l}\right)$
	两边长度在 0.5 公厘以上时为 $\pm\left(3 + \frac{3}{l}\right)$
	式中 l ——为视场范围内的边长
坐标法;	取决于直角边长度和角度大小, 测量误差按下列公式计算; $\delta d' = \pm \frac{h}{H} \left(\frac{0.004}{h} + \frac{0.003}{H} \right) \times 3438$
	式中 h ——被测的短直角边 (公厘)
	H ——被测的长直角边 (公厘)

或由于其磨損而产生的誤差起見，必須檢定該仪器的指數准确度是否符合苏联部长會議所屬度量衡及度量仪器委員会的精度标准①。

顯微鏡应用精度等級与規定結構相符的量規来进行檢定。

根据檢定結果，必須找出产生誤差的部分。应当記住，正确地找出疵病可使調整工避免作那些不必要的工作。

日常檢定应按格式№1 ② 所規定的項目进行，每6个月至少应檢定一次。較詳細的，按所有項目进行的周期檢定每年至少要有一次。周期檢定的数据記載于技术卡(格式№2) ② 內。

卡片中第4到第7栏为在一定期間內檢定數次的記載用。根据格式№1和格式№2上所記載的数据，确定該顯微鏡是否适于繼續使用及确定修复該仪器时需进行哪些性質的調整工作。每台顯微鏡都应附一份合格証(格式№3) ②，于其上記載主要技术規格、附屬装置及設備以及有关檢定、調整和修理的責任記錄等。

調整工工作地点的組織

調整及修理仪器的房間应干燥、敞亮并裝有通风設備。室温应保持在 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ 內。空气的相对湿度应为60~65%。調整工的工作台应复蓋油漆布。工作时应备有下列各种材料：航空汽油(ГОСТ 1012—46)、硫酸、精餾酒精、工业用凡

① “机器制造业中尺寸測量工具的檢定” 規程与資料汇編，莫斯科1941年第一版，1948年第二版。

② 本書末頁附有格式№1；2和3。